

第 17 回 ナノインデンテーション研究会

<参加費無料>

日時：2016 年 12 月 6 日（火）

場所：大田区民ホール アプリコ

拝啓

向冬の候・朝夕はめっきり冷え込む季節となりました。皆様にはますますご健勝のことと存じます。

さて、本年も例年通りナノインデンテーション研究会を 12 月 6 日（火）に行うことになりました。今回は、ナノインデンテーション法が用いられている評価について、幅広い分野の活用事例を紹介させていただきます。ナノインデンテーションをご使用されておられる方やナノインデンテーションにご興味をお持ちの方など、多くの方々のご参加をお待ちしております。

敬具

プログラム

9:30	受付開始		
10:00	開会の挨拶	シエンタオミクロン 株式会社	大川 登志郎
10:10	ナノインデンテーション法の測定と解析法の紹介	シエンタオミクロン 株式会社	イアン T クラーク
10:50	高分子材料表面の総合解析事例のご紹介 ～表面物性評価技術でのアプローチを中心に～	株式会社 三井化学分析センター	生井 勝康
11:30	ISO 14577 (2015) の概要と 2002 年からの改訂点	シエンタオミクロン 株式会社	長谷川 勇人
12:00	昼食		
13:00	ナノインデンテーション法による硬質薄膜評価（仮）	岡山県工業技術センター	國次 真輔
13:40	Ni 基超合金における局所領域の力学特性評価	物質・材料研究機構	村上 秀之
14:20	ナノインデンターを利用した繊維強化複合材料の樹脂/繊維界面強度評価法（仮）	株式会社 豊田中央研究所	牧野 浩明
14:50	休憩		
15:10	ナノ・マイクロ材料に関する変形と破壊の評価	京都大学大学院 工学研究科	澄川 貴志
16:10	電子デバイスの高信頼性設計に資する局所強度評価	北九州市環境エレクトロニクス研究所	宍戸 信之
16:50	総論	シエンタオミクロン 株式会社	吉原 一紘
17:00	閉会の挨拶	シエンタオミクロン 株式会社	大岩 烈
17:10	名刺交換会		

<敬称略>

<お申し込み方法>

下記サイトよりエントリー

http://www.scientaomicron.co.jp/events/form_entry.html

<お問い合わせ先>

シエンタオミクロン株式会社

第 17 回 ナノインデンテーション研究会 担当者

TEL：03-6404-9133